(51) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

(11) 63-197923 (A) (43) 16.8.1988 (19) JP

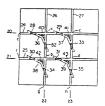
(21) Appl. No. 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cl., G021'1'31,H04B9 00,H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector, and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28–31, an optical path is switched by an applied voltage 0 and V. A light beam whose optical path has bee switched from the micidence use optical switch elements 28–31 are switched from the micidence use optical switch elements 28–31 by brought to a total reference to the some angle by light reflectors 40–43 and made incident on other optical switch elements 28–31 is brought to a total reference switch elements 28–31, and the properties of the switch elements 28–31 is brought to a total reference switch elements 28–31 in such a wave the light beam is emitted a semitted light beams 22, 23, ln such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized.



99日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-197923

Mint Cl. 滋別記号 庁内勢理番号 G 02 F 1/31 H 04 B

@公開 昭和63年(1988)8月16日

A - 7348 - 2H 9/00 3/52 -7240-5K H 04 Q B - 8426 - 5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

会発明の名称 マトリツクス光スイッチ

> ②特 顧 昭62-29565 型出 頤 昭62(1987)2月13日

砂発 明 者 潜 水 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

②発 明 者 燕 原 雅彦 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 和出 頭 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

30代 理 人 弁理士 岩佐

明 如 章

1、発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の節囲

(1) 養板上に互いに平行なM末 (Mは自然数) の第1群の光導波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の主番目の光導波路と第2群の主 番目の光導波器の交点を(i. j)とし(| ≤ i ≤M、[≤]≤N、i,]は自然数)、交点(i. j) と交点 (i. j~1) 及び交点 (i. j) と 交点(i+l.j)の間にそれぞれ光スイッチェ レメントを配置し(但し、 j - 1 < 1 、 i + 1 > Mとなる場合には、交点(i. j-1)をi委目 の導波路の端部、交点 (i+1, j)を j 巻目の 導波路の端部とする)、前記第1群の光導波路及 び前紀第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記?つの光スイッチエレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光制御デバイスに関し、 特に基板上に複数個の光スイッチエレメントを設 置して構成されるマトリックス光スイッチに関す s.

(従来の技術)

近年の光遺信システムの発展に伴い、従来になっ い新しい機能やサービスを提供するシステムが考 えられている。その様なシステムで必要とされる デバイスとしては、その一つに超高速切換可能、 低電圧動作、小型で集積化が容易といった可能性 をもつ導波型の光スイッチが挙げられ、そのネッ トワーク化が必要とされている。光スイッチネッ トワークを構成するためには、特に複数の光伝送 路間を任意に接続できる多チャンネル人出力型の 光スイッチが必要である。導波型光スイッチは、 基板上に設置した光導波路を用いて構成されてい るので、1つの基板上に複数の光スイッチェレメ

ントを生現化できるという特面があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、導波型の光スイッチには、方向性結合型。 全反射型、Y分移物はの大水がある。

第4図に、光スイッチエレメントとして方向性 結合器を用いた8×8のマトリックス光スイッチ の例を示す、このマトリックス光スイッチは、雑 能「エレクトロース・レターズ(Electronics Letters 22(1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチエレメントの i つを拡大して示している。この例によると案子 最近60meと非常に大きいものになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレノントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、現成が簡単で多チャンネル化し易い方面性結合型と会反射型の光スイッチが全電圧がトレードボフの関係にある。ところが、高速のスイッ

(作用)

本発明は多チャンネル光スイッチの構成に関するもので、その作用について第1回を用いて説明 する。第1回はマトリックス光スイッチの一例で あるが、このマトリックス光スイッチに光を入射 チングを行う場合は駆動回動化性し、は、流程を 力を小さくするためにスイッチングでで、その 会だけ小さいことが望ましい。ほ、マイッイ すを多チャンネル化大人対方向に分変に配はたか、 要があるので、極電圧動作くなり、多ケモレスネル サチェレメントを外でなり、多ケモレスネル スイッチを集め作ななり、なって、子を まで、まで、まで、大きない。ことも で、なり、多ケーレまう、た で、変質内が大きくとれない。ことも は、子を関めてなる。との時間は は、本ので、単位を は、本ので、単位を は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、という。 は、本ので、、まで、は、本ので、まで、は、本ので、は、本ので、は、本ので、は、本ので、は、本ので、は、ない、かりは、、のかに、、タチ・ンネル化が貧しい。

本発明の目的は、上記の従来の多チャンネル光 スイッチの欠点を駐車、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックス光スイッチを提供す ることにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のマトリックス光スイッチは、基版上に 互いに平行なM本(Mは自然数)の第1群の光道

すると (20.21 は人材光)、人材用光温波路24.25 を通って光スイッチエレノント28.29.30.31 に入材する。この光スイッチエレノントでは印加度性 0 と V とで光器が切り換わる。光路が人料用の光温波路24.25 から光スイッチエレノント間を追ぶ路34.37.38.39 に切り換わった光は、光される返数35.37.38.39 に切り換わった。は、光される返数35.37.38.39 に切り換わった。と、形される返数35.37.38.39 に切り換かした。 大きれ に メント32.33.34.35 に入射し、光路が出射用光温波路25.27 に移り、出射光22.23 として出射され

本発明においては先反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも需子長の小型化が行え、また光スイッチエレメント長を大きくとれるために確確圧が終けし、さらに光 エイッチエレメントを2つ使用しているために第位でクロストークのタチャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第 1 図は本発明によるマトリックス光スイッチ の1つの実統例である。この実統例は、本発明に 交差導波路全反射型光スイッチを用いたものであ り、2×2の光スイッチを示している。このマト リックス光スイッチは、平行な2本の第1群の人 射用光導波路24.25 と、これら入射用光導波路に 交わる互いに平行な2本の第2群の出射用光導波 路26.27 とを備えている。今、人射用光導波路24。 25と出射用光導波路26.27 の交点を a. b. c. d、入射用光導波路24.25 の端部を e. 「、出射 用光導波路26.27 の端部を8.hとする。縮部8 と交点ョとの間に光スイッチエレメント28が、交 点aと交点cとの間に光スイッチエレメント29が、 端部「と交点 b との間に光スイッチエレメント30 が、交点bと交点dとの間に光スィッチエレメン ト31が配置されている。さらに、交点ョと交点b との間に光スイッチエレメント32が、交点bと端 部 g との間に光スイッチエレメント34が、交点 c と交点 d との間に光スイッチエレメント33が、交 点dと端部hとの間に光スイッチエレメント35が

配置されている。光スイッチエレノント28と32とは光スイッチエレノント間直波路36で接続され、 光スイッチエレノント間直波路36で接続され、 光スイッチエレノント29と33とは光スイッチエレノント間速波路37で接続され、光スイッチエレノント間通波路37で接続され、光スイッチエレノント30と34とは光スイッチエレノント30と37で接続されている。 もして、これら光スイッチエレノント1間高波路39で接続されている。 もして、これら光スイッチエレノント1間高波路中にそれぞれ光反射器40、41、42、43 が設置されてい

第2回及び第3回は、このマトリックス先スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を設明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

トップ層16 (0.1 mm) をMB E 技により連続成 長する。C * A * / A & * * * * * G * * * * A * * 多重量 子井戸 (M Q W) ガイド層1はは反 * 100 メ の G * A * * * * A * * * * M を 20周期交互に 様 る。 A & * * * * * * G * * * * * A * * 原を 20周期交互に 様 吊したものである (以下では50単のためモル比は 略して起す)。

次に、フェトリソグラフィ往により幅10μmで 人出力用の運被勘と交差角5~10°の交差イオン・ シのマスクをエビ層便に形成し、反応性イオン・ ビームエッチング法によりマスク以外のGaAs トップ帯15数 じんまGaAsクラッド層15をエッチングする。この際エッチングは人まGaAs ラッド層15の途中で止めるように制御した。このエッチングにより、2本の技信型チャンスルガギ ドリによる型の運動器と、大阪大阪・ ドリによる型の運動器と、大阪大阪・ ドリによる型の運動器と、大阪大阪・ ドリによる型の運動器と、大阪大阪 ドリによる型の運動器と、大阪大阪 ドリによるである。

第2回は光スイッチエレメントとしての交差型 導波器の部分を示している。

次に第3図のように光スイッチエレメントを結 水準波路、すなわち光反射器入射側導波路44と光 反射器反射器導致器45との交点に、反応性イオン・ビームエッチングはにより光反射器46を形成する。この際のエッチングは G a A a パッファ 層 12まで行う。このようにすると第3 図のように入計 で高級器4(4から 大反射器46に入射した光はカイド 眉 と外部変素の配所 本差 a n - 2.5 によって入料 p が配界 向以上の時には全反射され、出射領導致数45へ反射される。

最後に、第2回において、彼い交差角の2等分 はAへんで始って金によるシェットキー電腦18 を形成する。また、裏面にはオーミック接触電腦 19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら 電腦18.19 は変量子井戸層14のペテロ系面に単 直に電界を印加する手段を接越する。

なお、ここで光導效路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ピームエッチング ほは、 エッチング面の重直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

量子井戸曆は、気相成長法 (VPE法) や金属存 顕物法(MO~CVD法)などを用いて成長して もよく、導波路の形状はリブ型あるいは溝を握っ た形状にしてもよい。また、材料系としてはGa A ℓ / A ℓ C a A s 系材料を用いた場合につき説 明したが、これに限定されるものではなく、例え ばInP/InCaAsP. InAfAs/In G a A s 等の半導体材料、L i N b O 。等の強誘 電体材料も用いることができ、光スイッチの構成 方式としては方向性結合器、Y分較型等の構成も 用いることができる。

次に、本実経例の動作について第1回を用いて 説明する。ここでは、スイッチングを行う光の波 長としてMQWガイド第14の吸収箱(バンドギャ ップ波長↓。=0.85μm)より長波長側を考え、 0.875 µ m を選んだ。入射用導波路24に入射した 光20は、光スイッチエレメント28において印加電 圧が0のときには光導波路24をそのまま進行し、 印加電圧がある値Vのときには全反射されて光源 波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反

引されて光スイッチェレメント32にはいり、光ス イッチエレメント28と同様に印加電圧 Vのときに 全反射されて出射用源波路26に移り、出射光22と なる。同様に、光スイッチエレメント28,29,30,3[, 32.33.34.35 が印加電圧 0 と V の間でスイッチン グを行うように構成されているものとすれば、任 意の入射端から入射した光が任意の出射端からの 出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチ として動作させることができる。なお、ここで用 いられている光スイッチエレメントとしての交差 型導波路は第2図のような構造をしており、電極 18.19 間に貫圧を印加することにより、 電極間に あるMQWガィド暦14にマイナスの屈折率が誘起 されて人射光が全反射される。この時のクロスト - クはチャンネルガイド17の交差角が 5 ~10° と 大きいため-30dB以下である。

本実施例のように基板上に光反射器を設置する ことによって導波光を入射方向とは異なる方向に 反射させれば、光スイッチエレメントを光入射方 向に多段に配置する必要がなくなり、素子長が小

型化される。特にマトリックスサイズが大きくな った時(チャンネル数が大きくなった時)には、 その違いは顕著である。試算によれば、8×8マ トリックス光スイッチを従来の第(図のような方 法で作製した場合には半導体材料では敬服の大き さになるが、本発明を用いれば 1 ***以下にするこ とができる。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1 つの入出力端子間に光スイッチェレメントが 2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1個しか用いないため低損失である。さらにマト リックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。したがって本発明によれば小型でも ノリシック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明による多チャンネル光スィッ チの一実施例を説明するための平面図、

第2回は、交差型導波路を説明するための図、

第3回は、光反射器を説明するための図、 第1回は、従来の多チャンネル光スイッチを設 明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 半導体

17・・・・・・・・・チャンネルガイド

18.19 ・・・・・・電標

20.21 · · · · · · 入射光 22.23 · · · · · · 出射光

24.25 · · · · · · · · 入射用導波路 ·

26.27出射用導波路 28.29.30.31.32.33.34.35 ・・光スイッチェ

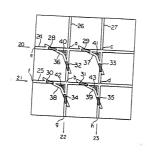
レメント

36.37.38.39 ・・・・各光スイッチェレメ ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

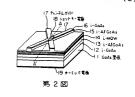
代理人 弁理士

特開昭63-197923 (5)

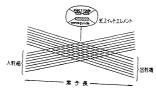


30 31	
20 , 21	λ \$d#
24 . 25 · · · · · 26 . 27 · · · · · 28 . 29 . 30 31 32 33 34	**** 入村用光差 涉姓
20 20 70 ****	
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,	5 · ¥ 7-/- ± 7-/-
36, 37, 38, 39	ルス・ラ ノエレノント
36,37,38,39 40,41,42,43	たスプッケエレメント間環波
	光反射器

第1図



手統補正書



第4図

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 段

1. 単件の表示

昭和62年特許顯第29565号

発明の名称

マトリックス光スイッチ

3 . 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 日本電気株式会社

4. 代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目 2 7 番 1 1 号

佐存第二ピル4階 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 義幸(統定)



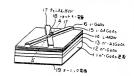
5. 補正の対象

明報書の発明の詳細な説明の閣 及び図面

6. 補正の内容

- (1) 明阳書第8頁第15行目~第9頁第2行の 「まず、半絶縁性GaAs基板11・・成長する。」 を以下の様に補正する。
- 「まず、n'ーC a A s 巻板II上に、n'ーG a A s ベッファ層12(原み 0.1μm)、n'ーA d e . s の G a e . s A s 2 クラッド層13(1 μm)、ノンドープ G a A s ノ A d e . s A c a s を量子井戸 (M Q W) ガイド層14(0.4μm)、ノンドープ A d e . s a G a e . s A s 2 クラッド層15(0.5μm)、ノンドープ C a A s e . s A s 2 クラッド層15(0.5μm)、ノンドープ G a A s e . s A s 2 クラッド層16(0.1μm)をM B B 法により連続成長する。」
- (2)第2図を別紙図面のように補正する。
- (3)第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 藝 表



第2図

